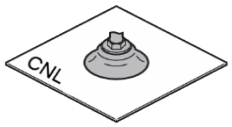
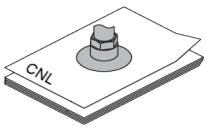
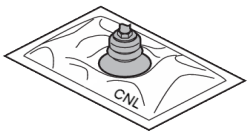
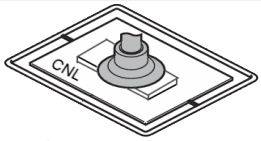
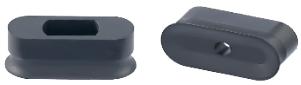
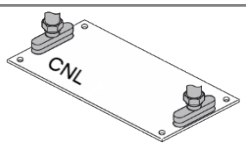
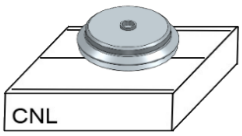
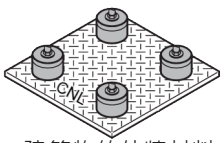
真空吸盤-型式選擇方式

Vacuum suction cup - type selection method

型式	標準型	深型	微型
圖片			
吸盤範例	CNL359	CNL385	CNL097
特徵	適用於不會變形且平面的工件	適用於吸附有曲面或圓弧形的工件	適用於半導體零件或微小工件(盤面內徑φ0.3～2mm)
吸附物品	塑料板、金屬板材	球體	半導體零件
吸附範例	 平面型工件	圓球或高爾夫球	

型式	薄型	雙層型	三層/多層型
圖片			
吸盤範例	CNL078	CNL362	CNL208
特徵	適用於工件較薄	適用於沒有彈簧式安裝空間或吸附表面不平坦	適用於水平方向高度差更大的工件
吸附物品	紙、塑膠袋、薄膜	調理包	成品、精密品
吸附範例	 薄膜	 有食品袋子的調理包	 精密且有高低差的工件

型式	橢圓/方型	荷重型	海綿
圖片			
吸盤範例	CNL089	CNL389	-
特徵	適用於搬運表面狹長或有限空間的工件	適用於表面平面且重量較重的工件	適用於有一點透氣性或表面不是很平整的工件
吸附物品	基盤、半導體零件	紙箱、金屬板材	建築物外牆、壁紙
吸附範例	 基盤長形工件	 紙箱	 建築物的外牆材料